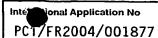
INTERNATIONAL SEARCH REPORT



			1 C1/1 R2004/ 0018//		
A. CLASSII IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER G01N23/20 G01N23/225 H01J37/2	295			
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	ation and IPC			
B. FIELDS	SEARCHED				
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification $G01N - H01J$	on symbols)			
	ion searched other than minimum documentation to the extent that s				
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, INSPEC					
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	· · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to claim No.		
X	PAILLOUX F ET AL: "Stress relaxa c'perpendicular!-c//YBaCuO thin f MgO substrate studied by LACBED" THIN SOLID FILMS ELSEVIER SWITZER vol. 368, no. 1, 1 June 2000 (200 pages 142-146, XP004203950 ISSN: 0040-6090 page 142, column DROITE page 144 abstract; figures 3,5	ilms on RLAND,	1,6-15		
Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex.					
"A" docume consid "E" eartier of filing d "L" docume which i citation "O" docume other n "P" docume later th	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance to current but published on or after the international atter in the international atters of the publication of the stablish the publication date of another in or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or neans ent published prior to the international filing date but can the priority date claimed	T' tater document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. 8' document member of the same patent family			
	February 2005	Date of mailing of t	he international search report		
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Rouault, P			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/FR2004/001877

	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
ategory °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
(LI B ET AL: "A Study of Residual Strain in a K20.6Ti02W/Al Composite by Using Convergent Beam Electron Diffraction" SCRIPTA MATERIALIA, ELSEVIER, NEW YORK, NY, US,	1,4-15
	vol. 38, no. 9, 3 April 1998 (1998-04-03), pages 1419-1425, XP004325156 ISSN: 1359-6462 page 1420, paragraph 3 - page 1425	
i	ARMIGLIATO A ET AL: "APPLICATION OF CONVERGENT BEAM ELECTRON DIFFRACTION TO TWO-DIMENSIONAL STRAIN MAPING IN SILICON DEVICES" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN	1,4-18
	INSTITUTE OF PHYSICS. NÉW YORK, US, vol. 82, no. 13, 31 March 2003 (2003-03-31), pages 2172-2174, XP001166504 ISSN: 0003-6951 the whole document	
	GAMBETTA F ET AL: "Large angle convergent beam electron diffraction strain measurements in high dose helium implanted silicon" MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 71, no. 1-3, February 2000 (2000-02), pages 87-91, XPO04185754 ISSN: 0921-5107 page 87, right-hand column, last paragraph page 90, left-hand column, paragraph 1	1,4-18
	WAKAYAMA Y ET AL: "STRAIN DISTRIBUTION NEAR SI/NISI2 INTERFACE MEASURED BY CONVERGENT BEAM ELECTRON DIFFRACTION" JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, PUBLICATION OFFICE JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. TOKYO, JP, vol. 35, PART 2, no. 12B, 15 December 1996 (1996-12-15), pages L1662-L1665, XPO00735155 ISSN: 0021-4922 the whole document	1,4-18
	CLEMENT L ET AL: "Strain measurements by convergent-beam electron diffraction: the importance of stress relaxation in lamella preparations" APPLIED PHYSICS LETTERS AIP USA, vol. 85, no. 4, 26 July 2004 (2004-07-26), pages 651-653, XP002316655 ISSN: 0003-6951 the whole document	1-18

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Den de Internationale No PCT/FR2004/001877

A. CLASSE CIB 7	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE G01N23/20 G01N23/225 H01J37/29	95				
Selon la cla	ssification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classific	ation nationale et la CIB				
B. DOMAIN	NES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE					
Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 G01N H01J						
Documental	ion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où	ces documents relèvent des domaines s	ur lesquels a porté la recherche			
Base de dor	nnées électronique consultée au cours de la recherche internationale (r	nom de la base de données, et si réalisat	le, termes de recherche utilisés)			
EPO-Internal, WPI Data, INSPEC						
C. DOCUME	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS					
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication d	des passages pertinents	no. des revendications visées			
X	PAILLOUX F ET AL: "Stress relaxat c'perpendicular!-c//YBaCuO thin fi MgO substrate studied by LACBED" THIN SOLID FILMS ELSEVIER SWITZERL vol. 368, no. 1, 1 juin 2000 (2000 pages 142-146, XP004203950 ISSN: 0040-6090 page 142, colonne DROITE page 144 abrégé; figures 3,5	Ims on AND,	1,6-15			
X Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de bre	vets sont indiqués en annexe			
° Catégories spéciales de documents cités: "T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique, non						
considéré comme particulièrement pertinent ou la théorie constituant la base de l'invention						
E document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date *X* document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité						
L' document pouvant jeter un doute sur une revendication de inventive par rapport au document considéré isolèment priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une 'V' document particulièrement pertinent l'invention tenun de l'une von de l'une priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une 'V' document particulièrement pertinent l'invention tenun de l'une priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une 'V' document particulièrement pertinent l'invention tenun de l'une priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une 'V' document particulièrement pertinent l'invention tenun de l'une priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une 'V' document particulièrement pertinent l'invention tenun de l'une l'						
autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à "O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à "O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à "O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à						
une exposition ou tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente P' document publié avant la date de dépôt international, mais documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier						
postérieurement à la date de priorité revendiquée *8° document qui fait partie de la même famille de brevets Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale						
	février 2005	22/02/2005				
None et aule	sse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Fonctionnaire autorisé				
	Tel. (+31-70) 34Ó-2Ó40, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 34O-3016	Rouault, P				

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

C.(suite) D	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	PC1/FR2004/0018//
Catégorie °		ertinents no. des revendications visées
X	LI B ET AL: "A Study of Residual Strain in a K20.6TiO2W/Al Composite by Using Convergent Beam Electron Diffraction" SCRIPTA MATERIALIA, ELSEVIER, NEW YORK, NY, US, vol. 38, no. 9, 3 avril 1998 (1998-04-03), pages 1419-1425, XP004325156 ISSN: 1359-6462	1,4-15
A	page 1420, alinéa 3 - page 1425 ARMIGLIATO A ET AL: "APPLICATION OF CONVERGENT BEAM ELECTRON DIFFRACTION TO TWO-DIMENSIONAL STRAIN MAPING IN SILICON DEVICES" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, vol. 82, no. 13, 31 mars 2003 (2003-03-31), pages 2172-2174, XP001166504 ISSN: 0003-6951	1,4-18
A	le document en entier GAMBETTA F ET AL: "Large angle convergent beam electron diffraction strain measurements in high dose helium implanted silicon" MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 71, no. 1-3, février 2000 (2000-02), pages 87-91, XP004185754 ISSN: 0921-5107 page 87, colonne de droite, dernier alinéa - page 90, colonne de gauche, alinéa 1	1,4-18
A	WAKAYAMA Y ET AL: "STRAIN DISTRIBUTION NEAR SI/NISI2 INTERFACE MEASURED BY CONVERGENT BEAM ELECTRON DIFFRACTION" JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, PUBLICATION OFFICE JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. TOKYO, JP, vol. 35, PART 2, no. 12B, 15 décembre 1996 (1996-12-15), pages L1662-L1665, XP000735155 ISSN: 0021-4922 le document en entier	1,4-18
T	CLEMENT L ET AL: "Strain measurements by convergent-beam electron diffraction: the importance of stress relaxation in lamella preparations" APPLIED PHYSICS LETTERS AIP USA, vol. 85, no. 4, 26 juillet 2004 (2004-07-26), pages 651-653, XP002316655 ISSN: 0003-6951 le document en entier	1-18

l